

Agilent 7890B ガスクロマトグラフ

データシート



クロマトグラフィー性能*

- リテンションタイムの再現性 < 0.008 % または < 0.0008 min
- 面積の再現性 < 1 % RSD

Agilent 7890B はあらゆるアプリケーションで高い性能を発揮する最新式のガスクロマトグラフです。性能の鍵を握るのが、エレクトロニックニューマティクスコントロール (EPC) モジュールの使用と精度の高い GC オーブン温度コントロールです。各 EPC ユニットは目的に合わせ、それぞれ異なる注入口と検出器用に最適化されています。

7890B のオーブン温度コントロールは、高速で正確な昇温を実現。優れた温度性能によって、ピーク対称性、再現性が高く、正確なリテンションタイムなど、高いクロマトグラフィー性能が得られます。

正確なニューマティックコントロールと 温度コントロールの組み合わせにより、あ らゆるクロマトグラフィー評価の基準となる高いリテンションタイムの再現性を 実現しています。

アジレント独自のキャピラリ・フロー・テクノロジー (CFT) により、長期にわたり、信頼性が高く、リークのないオーブン内キャピラリ接続を可能にし、クロマトグラフィーに新たな局面をもたらします。7890B GC には、CFT の能力を最大限に活かす拡張ファームウェアが搭載され、バックフラッシュの設定および操作の簡素化を可能にするデータシステムソフトウェアが用意されています。環境に優しいプログラム可能なスリープモードにより非稼働時の電力とガスの消費を抑えます。ウェイクモードでは次の分析に備えてシステムを準備することができます。

メソッドトランスレータ、気化容量計算、 圧力/流量計算、溶媒ベント計算や、計算 ツールによって、複雑なマトリクスや未 知化合物の分析がより簡単になります。 2次元ハートカット、流路スプリット、カラムバックフラッシュなどにより、ルーチン分析に対する生産性とデータ完全性を向上させます。これらのツールは、Agilent データシステム内で統合され、算出された値はメソッドエディタに転送されます。

7890B GC は、システムをモニタリングする 先進的な機能 (カウンター、電子ログ、診 断など) を備えています。新たに統合され たアーリーメンテナンスフィードバック (EMF) により注入回数や使用時間が追跡 され、計画的なメンテナンスを実施する ことが可能になり、不要なダウンタイムが 防止されます。Agilent GC システムは、信 頼性、耐久性、および製品寿命の長さに 定評があります。アジレント製品では 10 年間その使用価値が支援されるため、使 用期間中の所有コストを確実に削減する ことができます。



^{*7890}B を EPC (スプリットレス)、ALS、Agilent データシステムと組み合わせて、テトラデカン (カラム内 2 ng 注入)を分析。異なるサンプルや条件下では同じ結果が得られない可能性があります。

システムの仕様

- ・ 同時サポート:
 - 注入口2つ
 - 検出器 3 つ (第 3 の検出器 = TCD)
 - 検出器シグナル 4 つ
- ・ 最新検出器エレクトロニクスと全帯 域デジタルデータパスにより、1回の 分析で、検出器の濃度範囲全体にわ たりピークを定量することが可能で す (FID で 10^7)。
- ・ すべての注入口と検出器で全てのガスに EPC を使用可能・流量範囲と精度は、それぞれの注入口や検出器モジュールに合わせて最適化されています。
- 最高 6 つの EPC モジュールを組み込むことができ、最大 16 チャンネルの EPC をコントロールできます。
- 0.001 psi 単位での圧力制御が可能で、 低圧のアプリケーションでもリテンションタイムロッキング (RTL) 精度を向上させます。
- ・ キャピラリカラムに用いる EPC では 定圧力、圧力プログラム (3 段)、定流 量、流量プログラム (3 段) の 4 つのカ ラム流量コントロールモードを使用 できます。カラムの平均線速度は計 算によって求められます。
- ・ 大気圧および温度補正機能が標準装備されており、ラボの環境に関わらず安定した結果が得られます。
- LTM (Low Thermal Mass: 低熱容量) シ リーズ II システムを追加することで、 LTM キャピラリカラムモジュールの 高速加熱と冷却による最速のサイク ルタイムが得られます。

- Remote Advisor またはオプションの バーコードリーダー用のシリアル ポートインタフェース
- キーボードからボタンを1回押すだけで、メンテナンスとサービスモードにアクセスできます。
- 事前にプログラムされたリークテスト
- オートサンプラのコントロールは GC 本体のコントロールに統合されています。
- ・ 設定値および自動化パラメータは、 ローカルのキーボードまたはネット ワーク上のデータシステムから制御 可能。クロックタイムプログラミン グにより、各種イベント (オン/ オフ、 メソッド開始、など) を日時を指定し て実行させることが可能。
- 全てのメソッドパラメータが指定値に達し、維持されていることを保証するため、各分析についてランタイム偏差ログが作成されます。
- すべての従来型ガスサンプリングおよびカラム切換バルブが用意されています。
- 550 件のタイムイベント
- すべての GC およびオートサンプラ (ALS) 設定値を GC またはデータシス テムに表示。
- 状況に応じたオンラインヘルプ

カラムオーブン

寸法: 28 x 31 x 16 cm
 2 本までの長さ 105 m x 直径 0.53 mm
 のキャピラリカラム、または 2 本までの 10 フィートガラスパックドカラム (内径 9 インチコイル、外径 1/4 インチ)、または 2 本までの 20 フィートス

- テンレス鋼パックドカラム (外径 1/8 インチ) を収容可能。
- 各種カラムとクロマトグラフィー分離に対応した使用温度範囲。
 室温+4°C~450°C。
 - LN₂ 冷媒冷却時: -80~450°C
 - CO, 冷媒冷却時: -40~450°C
- 温度設定値の最小単位: 0.1°C。
- 20 段の昇温と 21 の一定温度区間までの温度プログラミングをサポート。
 降温プログラムも可能。
- 最大可能昇温レート: 120 °C/min (120 V ユニットは 75 °C/min。表 1 参照)。
- 最大分析時間: 999.99 分 (16.7 時間)
- オーブンのクールダウン、450 ℃ から 50 ℃ まで 4 分 (室温 22 ℃ の時。オー ブンインサートアクセサリを使用す ると 3.5 分)。
- 大気温度の影響:1°C あたり 0.01°C 未満。

エレクトロニック ニューマティクス コントロール (EPC)

- 標高、大気圧や室温変化の影響を補 正する機能を標準装備。
- 圧力は 0.001 psi 単位で設定可能。
 0.000~99.999 psi の範囲では 0.001 psi 単位、100.00 psi 以上では 0.01 psi 単位 で設定可能。
- 圧力単位を psi、kPa、bar から選択 可能。
- 圧力/流量のプログラミング: 最大3段。
- ・ キャリアガスおよびメークアップガスの設定は、He、 H_2 、 N_2 およびアルゴン/メタンについて選択可能 (一部モジュールを除く)。
- Agilent 7890B および Agilent OpenLAB CDS の両方について、それぞれの注入 口/検出器パラメータの流量または圧 力を設定可能。

表 1. 一般的な 7890B GC オーブン昇温レート

温度 範囲 (°C)	120 V オーブン* レート (°C/min)	高速昇温オーブンの昇 デュアルチャンネル	温レート** (°C/min) シングルチャンネル***
50 to 70	75	120	120
70 to 115	45	95	120
115 to 175	40	65	110
175 to 300	30	45	80
300 to 450	20	35	65

- * 120Vに維持された入力電圧で取得した結果
- ** 高速昇温レートは 200 ボルトを超える電源電圧で 15 アンペアを超える許容電流が必要。
- ***G2646-60500 オーブンインサートアクセサリが必要。

- キャピラリカラムの寸法を 7890B に 入力すると、コンスタントフロー モードを使用できます。
- スプリット/スプリットレス、PTV 注 入口の流量センサでスプリット比を 直接入力可能。
- 注入口モジュール 圧力センサ:正確さ:
 <±2%フルスケール、再現性:
 <±0.05 psi、温度係数:
 + 0.01 psi/°C、ドリフト:
- 流量センサ:正確さ:<±5%
 (キャリアガスの種類により異なる)、
 再現性:設定値の<±0.35% NTP*
 (標準状態での温度および圧力)、
 He または H₂で1°C あたり。
 <±0.05 mL/min NTP、N₂ または
 Ar/CH₄で1°C あたり。
- 検出器モジュール:
 正確さ:<±3 mL/min NTP または
 設定値の7%
 再現性:設定値の<±0.35%、温度
 係数1°C あたり<±0.20 mL/min
 NTP。

* NTP = 25 °C 1 気圧

注入口

- ・ 最大2つの注入口を取り付け可能。
- 大気圧と気温の変動に対する EPC 補正
- 注入口のラインナップ:
 - パージパックド注入口 (PPIP)
 - 標準および不活性フローパス スプリット/スプリットレス キャピラリ注入口 (S/SL)
 - マルチモード注入口 (MMI)
 - 温度プログラムクールオンカラム 注入口 (PCOC)
 - プログラマブル温度気化注入口 (PTV)
 - ボラタイルインレット (VI)

S/SL

- すべてのキャピラリカラム (内径 50 µm~530 µm) に対応。
- 最大 7,500:1 のスプリット比でカラム過負荷を防止。
- ・ 微量分析のためのスプリットレス モード。 圧力パルススプリットレス注入は手軽 に使用でき、高感度微量分析が可能 になります。
- 最高使用温度 400°C。
- 2 種類の圧力レンジの EPC を用意: 直径 0.200 mm 以上のカラムに適した 0~100 psig (0~689 kPa) と、直径 0.200 mm 未満のカラムに適した 0~142 psig (0~970 kPa)。
- クロマトグラフ性能への影響なしに ガスの使用量を削減できるガスセー バモード。
- "ゴースト"ピークを防ぐ、最適化されたセプタムパージフロー。
- ・ トータルフロー設定の範囲: $0{\sim}200~{\rm mL/min~H_2}$ $0{\sim}1,250~{\rm mL/min~H_2}$ または He
- 7890B S/SL 注入口には、素早く、簡単 にインジェクタライナを交換できる、 ターントップ注入口システムを標準 装備。
- ウェルドメントおよびウェルドメントインサートの化学的不活性処理が施されたオプションの不活性 S/SL 注入口

MMI

・ 標準的な Agilent スプリット/スプリットレス注入口を大容量の注入に対応できる温度プログラム機能と組み合わせることにより柔軟性が高まります。シグナルレスポンスを向上させるためのクールインジェクションもサポートします。

- 温度制御: LN₂ (-160°C まで)、LCO₂ (-70°C まで)、空気冷却(オーブン温度 < 50°C で室温 +10°C まで) (消費量 が高いため、シリンダ (ガスボンベ) での空気冷却はお勧めしません)。最高 900°C/min で最大 10 ランプの温度 プログラム。最高温度: 450°C。
- 注入モード:
 - ホットまたはコールドスプリット/ スプリットレス
 - パルスドスプリット/スプリットレス溶媒ベント
 - 浴妹ハノト
 - ダイレクト
- すべてのキャピラリカラム (50 μm~530 μm) に対応
- EPC 圧力範囲 (psig): 0~100 psig
- ・ スプリット比: カラムの過負荷を 避けるために最大 7500 対 1。 スプリット比 (特に、低いスプリット 比) の設定は、カラムパラメータとシ ステム流量の制御 (特に、低いシステム流量) によって制限されます。
- ・ 微量分析のためのスプリットレス モード。圧力パルススプリットレス 注入は手軽に使用でき、高感度微量 分析が可能になります。
- ・ セプタムパージフローの電子制御
- Merlin マイクロシールセプタムに対応
- Agilent Solvent Elimination Calculator で簡単に行えるパラメータ設定
- ・ トータルフロー設定の範囲:
 - 0~200 mL/min N₂
 - 0~1,250 ml/min H₂ または He
- 7890B マルチモード注入口には、素早く、簡単にインジェクタライナを交換できる、ターントップ注入口システムを標準装備。

PCOC

- 加熱していないキャピラリカラムに 試料を直接注入することで、熱分解 無しに、注入口からカラムへ試料を 定量的に移送します。
- 直径 0.250 mm 以上のカラムへ直接注 入できるオートサンプラ注入をサポート。
- 最高温度 450°C。
 3 段昇温プログラミング、またはトラッキングオーブンモード。オプションにより -40°C までの冷却コントロール可能。
- EPC 圧力コントロール範囲: 0~100 psig (0~689 kPa)。
- 電子セプタムパージフローコント ロール
- オプションにより、大容量注入のための溶媒気化排出モード。
 - 電子コントロールによる不活性の 3 方バルブにより溶媒のみを排出。
 - メソッド最適化のためのソフト ウェアを同梱 (英語版のみ) 。
 - 接続済みで取り付けが簡単な、リテンションギャップ/ベントライン/ 分析カラムアセンブリ。

PPIP

- パックドカラムおよびワイドボア キャピラリカラムへの直接注入。
- 電子流量/圧力コントロール:
 圧力範囲は 0~100 psig (0~689 kPa)、
 流量範囲は 0.0 ~200.0 mL/min。一般的なパックドカラム設定値の範囲で最適な性能が得られる範囲を選択。
- 電子セプタムパージフローコント ロール
- 最高使用温度 400 °C。
- 1/4 インチおよび 1/8 インチパック ドカラム、0.530 mm キャピラリカラ ム用のアダプタを同梱。

PTV

- ・ スプリットおよびスプリットレス モードでの低温注入や大量注入をサポートした、熱に不安定で分析が困 難なサンプルに向いた応用範囲の広 い注入口です。
- 温度コントロール: LN₂ (-160°Cまで)または LCO₂ (-65°Cまで)による冷媒冷却。最高 720°C/minで3段昇温までの温度プログラミングが可能。最高使用温度: 450°C。
- EPC 圧力範囲 0~100 psig (0~689 kPa)。
- ・ 最大スプリット比 7,500:1。
- 電子セプタムパージフローコント ロール
- ・ Gerstel セプタムレスヘッドまたは Merlin Microseal® セプタムヘッドを 選択可能。
- 最高使用温度 450°C。
- トータルフロー設定の範囲:
 - 0~200 mL/min N₂
 - 0~1,000 mL/min H₂ または He

VI

- ガスまたは予め気化したサンプルに 適した超低容量 (32 µL) インタフェース。ヘッドスペース、パージ&トラップ、およびサーマルディソープションサンプラと組み合わせた場合の試料導入に最適。
- 最適な試料導入のための、スプリット (スプリット比 100:1 まで)、スプリットレス、およびダイレクトの3つのモード。
- ・ 最適化された EPC (キャリアは $\rm H_2$ または $\rm He$ 、 $\rm 0{\sim}100$ psig ($\rm 0{\sim}689$ kPa) の 圧力コントロール、 $\rm 0.0{\sim}100$ mL/min の流量コントロール)。
- 電子セプタムパージフローコント ロール
- 表面を不活性化した流路により、成分吸着が最小に。
- 最高使用温度 400 °C。

検出器

- すべての検出器には、EPC と全検出器 ガスの電子的オン/オフ機能が含まれ ます。
- ・ 大気圧と気温の変動に対する EPC 補正

検出器のラインナップ:

FID

- ・ ほとんどの有機化合物に感度を持つ 水素炎イオン化検出器 (FID)。
- MDL (トリデカンを対象とした場合):< 1.4 pg C/s。
- リニアダイナミックレンジ:>10⁷ (± 10%)。全帯域デジタルデータパスに より、1回の分析で10⁷ の濃度範囲全 体にわたりピークを定量することが 可能です。
- 最大 500 Hz のデータレートにより、 半値幅が 10 ms の狭いピークまで取 り込み可能。
- 3種のガスに対応した標準 EPC:
 - 空気: 0~800 mL/min
 - H₂: 0~100 mL/min
 - メークアップガス (N_2 または He): $0\sim100 \text{ mL/min}$
- 2種のバージョンを入手可能:キャピラリカラム専用に最適化されたバージョンと、パックド/キャピラリカラムのいずれにも対応可能なバージョン。
- フレームアウト検出および自動再点火。
- 最高使用温度 450°C。

TCD

- ・ 熱伝導度検出器 (TCD)。キャリアガス を除くすべての化合物に感度を持つ 万能検出器。
- MDL: 400 pg プロパン/mL (キャリアは He)。
 (値はラボの環境により影響を受ける。)
- リニアダイナミックレンジ: > 10⁵ ± 5 %。
- 独自の流体式スイッチングデザイン により、通電してすぐに安定し、ま たドリフトが少ない。
- ・ キャリアガスより熱伝導が高いガス 成分検出については、シグナル極性 のプログラムも可能。
- 最高使用温度 400°C。
- ・ 2種類のガス (He、 H_2 、Ar、または N_2 キャリアガスのタイプに一致) に対応した標準 EPC。
- ・ メークアップガス: 0~12 mL/min。
- ・ リファレンスガス: 0~100 mL/min。
- 7890B GC は、第3の検出器として TCD をサポート

マイクロ ECD

- ・ マイクロ電子捕獲検出器 (マイクロ ECD)。ハロゲン化有機化合物などの 親電子化合物の検出に適した、超高 感度の検出器。
- MDL: < 4.4 fg/mL (リンデンの場合)。 検出器温度が 300°C で検出器への流量(メークアップ+カラム)が 30 mL/minの場合、これは 4.5 fg/sec と同等です。
- 独自のリニアシグナルアンプリニア ダイナミックレンジ:>5 x 10⁴ (リン デンの場合)。
- データ取り込みレート: 最大 50 Hz。

- 電子ソースとして < 555 MBq (15 mCi)
 ⁶³Ni の b 線源を使用。
- 独自のマイクロセルデザインにより、 汚染の可能性を最小化し、高感度を 実現。
- 最高使用温度 400°C (表示付認証機器 では 350°C)。
- 標準的な EPC メークアップガスタイプ: アルゴン/5% メタンまたは窒素;
 0~150 mL/min。

NPD

- 窒素リン検出器 (NPD)。 窒素およびリン含有化合物に特異的な感度を持つ 選択性検出器。
- NPD は 2 種類のビード、Blos (ガラス) ビードもしくは白色セラミック (従来型) で入手可能です。Blos ビードは従来型よりも寿命と安定性が向上しています。
- MDL: < 0.08 pg N/s、 < 0.01 pg P/s (アゾベンゼン/マラチオン/オクタデ カンの混合物が対象の場合): Blos ビード。
- MDL: < 0.3 pg N/s、< 0.1 pg P/s (アゾ ベンゼン/マラチオン/オクタデカン の混合物が対象の場合): 白色ビード。
- ダイナミックレンジ: >10⁵ N、>10⁵ P (アゾベンゼン/マラチオン/オクタデ カンの混合物が対象の場合): Blos お よび白色ビード。
- 選択性: 25,000 1 gN/gC、200,000 1 gP/gC (アゾベンゼン/マラチオン/オクタデカンの混合物が対象の場合): Blos ビード。
- 選択性:25,000-1gN/gC、75,000-1gP/gC (アゾベンゼン/マラチオン/オクタデカンの混合物が対象の場合):白色ビード。
- データ取り込みレート: 最大 200 Hz。

- 3種類のガスに対応した標準的な EPC:
 - 空気: 0~200 mL/min
 - H₂: 0~30 mL/min
 - メークアップガス: 0~100 mL/min
- パックド/キャピラリカラムのいずれ にも対応可能なバージョン、または キャピラリカラム専用に最適化され たバージョンを入手可能。
- 最高使用温度 400°C。

FPD + (Plus)

- ・ 新設計のシングルまたはデュアル波 長炎光光度検出器 (FPD/DFPD) – 硫黄 またはリンを含む化合物を特異的に 検出する高感度検出器。
- MDL: < 45 fg P/s、< 2.5 pg S/s (メチルパラチオンの場合)。
- ダイナミックレンジ:>10³ S、10⁴ P (メチルパラチオンの場合)。
- 選択性: 10⁶ gS/gC、10⁶ gP/gC。
- データ取り込みレート: 最大 200 Hz。
- 3種類のガスに対応した標準的な EPC:
 - 空気: 0~200 mL/min
 - H₂: 0~250 mL/min
 - メークアップガス: 0~130 mL/min
- シングル波長またはデュアル波長の 2 バージョン。
- 最高使用温度 400 ℃。
- Agilent 7890B GC は 4 シグナルを扱う能力を有するため、DFPD、GC 上部に取り付ける検出器、TCD を同時に使用することが可能です。

SCD (Model 355)

- 含硫黄化合物に対して最高の感度と 選択性。
- MDL (硫化ジメチルのトルエン溶液 を対象とした場合): < 0.5 pg/s
- リニアダイナミックレンジ: > 10⁴
- 選択性:>2x10⁷ g s/g C

NCD (Model 255)

- 含窒素化合物に対して高い選択性
- MDL: < 3 pg N/s (N とニトロソアミンの両モードで、トルエン中のニトロベンゼンとして 25 ppm N)
- リニアダイナミックレンジ: > 10⁴
- 選択性:>2x107gN/gC(ニトロソアミンモードでの選択性はマトリックスにより異なります)

化学発光硫黄検出器および化学発光窒素 検出器についての仕様と情報は、それぞ れの装置の仕様書を参照してください。

質量分析計

5977 シリーズ MSD、7000 トリプル四重極 GC/MS、7200 Q-TOF、240 イオントラップ MS の仕様書を参照してください。

その他の検出器

原子発光検出器 (AED)、パルス炎光光度検出器 (PFPD)、光イオン化検出器 (PID)、電解質伝導度検出器 (ELCD)、ハロゲン選択型検出器 (XSD)、酸素検出器 (0-FID)、パルスド放電ヘリウムイオン化検出器 (PDHID) を含む特殊検出器は、アジレントのチャンネルパートナーが提供しています。

補助 EPC デバイス

7890B GC には、GC 背面に補助 EPC デバイスを設置するためのポジションが 2ヶ所あります。各ポジションには、補助 EPC またはニューマティクスコントロールモジュールを組み合わせることができます。

注:第3の検出器として TCD を組み込む場合は、この補助 EPC モジュールのポジションを使用して接続します。第3検出器(TCD)が設置されると、これらの補助 EPC用のポジションの1つが使用されます。

補助 EPC モジュール

- 圧力コントロールされた3チャンネル
- ・ ユーザ定義キャピラリカラムに接続 された際、大気圧と室温の変動に対 して EPC 補正
- Psig (ゲージ) と Psia (絶対値) の圧力 コントロール
- ・ 前圧 (フォワードプレッシャ) 制御
- 1 台の GC あたり最高 2 つの補助 EPC モジュールを搭載可能

ニューマティクスコントロール モジュール (PCM)

- ・ 使用方法は2チャンネル
- ユーザ定義キャピラリカラムに接続 された際、大気圧と室温の変動に対 して EPC 補正
- 第1チャンネル:
 - 圧力または流量コントロール
 - Psig (ゲージ) と Psia (絶対値) の 圧力コントロール
 - 前圧 (フォワードプレッシャ) 制御
- 第2チャンネル:
 - 圧力コントロール
 - Psig (ゲージ) と Psia (絶対値) の 圧力コントロール
 - 前圧または背圧 (バックプレッシャ) 制御

- 注入口 EPC 位置の一方または両方、 そして 7890B GC の背面の補助位置 の一方または両方に、PCM を設置す ることができます
- 1台の GC あたり最高 3 つの PCM モジュールを搭載可能

キャピラリ・フロー・ テクノロジー

アジレント独自のキャピラリ・フロー・テクノロジーにより、信頼性が高くリークを低減したオーブン内キャピラリ接続により、複雑なサンプルの分析を実現し、生産性を向上させます。デバイスの特長は次のとおりです。

- サンプルパスの低デッドボリューム を可能にするフォトリソグラフィー 化学加工
- 拡散接合により製造された流路プレート
- 熱応答を速くする「クレジットカード」 形状
- リークのないフィッティングを実現 するプロジェクション溶接接続
- ・ サンプル流路の全内面を不活性化

以下のパージキャピラリフローデバイス のすべてに、補助 EPC または PCM モ ジュールの 1 チャンネルが必要です。

Deans スイッチ、パージ付きフロースプリッタ、パージ付き Ultimate ユニオンなどのパージキャピラリフローデバイスでは、サンプルストリームに新たなフローが導入されます。MSD や TCD といった低流量で動作する検出器では、感度が低下することがあります。

Deans スイッチ

Deans スイッチにより、2次元 GC 分析によるさらなる選択性がもたらされます。1つのカラムで共溶出する可能性のある対象ピークは、異なる液相の別のカラムにハートカットされます。この技術により、分析困難な溶媒や対象以外の成分を検出器や分析カラムを迂回するようにさせることで、メンテナンス費用を削減することもできます。

- 寸法:
 65 mm x 31 mm x 1 mm
 (65 mm x 31 mm x 11 mm、オーブンの 上部まで届くチューブの付いた溶接
- 重量:30 グラム、コネクタチューブは 含まず。

パージ付きフロースプリッタ

コネクタを含む)

3 ウェイスプリッタにより、カラム溶出物を 3 つの検出器 (MSD を含む) に送ることができます。1 回の分析でより多くの情報が得られるため、未知化合物の対象ピークを探すのに役立ちます。2 ウェイスプリッタも用意されています。

- 寸法:
 - 65 mm x 31 mm x 1 mm (65 mm x 31 mm x 11 mm、オーブンの 上部まで届くチューブの付いた溶接 コネクタを含む)
- 重量: 26 グラム、コネクタチューブは 含まず。

バックフラッシュ

アジレントのパージ付き Ultimate ユニオンや上記のパージキャピラリフローデバイスは、バックフラッシュ能力を備えています。最後の対象化合物が溶出した直後にカラムの流れを反転させることで、強く保持される (または高沸点の) 物質が溶出するまで分析を続ける必要がなくなるため、その結果、サイクルタイムを短縮し、カラムや検出器を保護することになります。対象ピーク溶出後にバックフラッシュを行う場合、対象ピークまでの

クロマトグラフィーメソッドを変更する 必要はありません。カラムがスプリット /スプリットレス、VI、または PTV 注入口 に取り付けられている場合、バックフ ラッシュを利用できます。

7890B GC ファームウェアは、バックフラッシュ操作に対して最適化されています。

- ・ 正と負の値で流量表示
- 入口/出口圧力を、コントロールする EPC デバイスのリミット値に設定可 能
- さまざまなカラムやリストリクタ接続にも EPC を導入可能
- 最高6つのカラム/リストリクタの キャピラリフローコンフィグレー ション

Agilent CDS とともに動作する Backflush Wizard ソフトウェアでは、バックフラッシュのハードウェアとカラムの接続を構成するための手順が順を追って示されます。クロマトグラムには、十分に分離された 3 つのピークがある必要があります。詳しいシステム要件については、バックフラッシュに関するパンフレットをご覧ください。

オートインジェクタおよび オートサンプラ

- 7890B の ALS インタフェースは、最大 2 基までの 7693A オートインジェク タ、オートサンプラトレイ1 基、ヒー ター/ミキサー/バーコードリーダー 1 基の電源とコントロールを提供し ます。インジェクタおよびトレイは、 位置合わせすることなく簡単に取り 付けることができます。
- 7890B の Agilent PAL インジェクタ。
 OpenLab CDS ChemStation、EzChrom Edition、MassHunter、および MSD Productivity ChemStation で専用のソフトウェアコントロールが利用可能。
- 7890B の ALS インタフェースは、 7650A オートインジェクタ 1 基の電源とコントロールを提供します。バッ

ク注入口に取り付けられる追加の7693Aに対応しています。インジェクタは、位置合わせすることなく簡単に取り付けることができます。

データ通信

- LAN
- 標準として2つのアナログ出力チャンネル(1-mV、1-V、10-V 出力を利用可能)
- ・ リモートスタート/ストップ・シグナル
- Agilent オートサンプラ (ALS) のキーボード制御
- ・ 10 個のメソッドを保存
- 5 つの ALS シーケンスを保存
- ・ ストリーム選択バルブのポジション 出力用 BCD 信号入力
- Remote Advisor またはオプションの バーコードリーダー用のシリアルポートインタフェース。BCR を使用して、カラム、ライナー、およびその他の消耗品のバーコードをGCメソッドに直接取り込むことができます。CDS コンピュータから消耗品の情報を取り込むことができる USB バーコードリーダーも利用可能です。

メンテナンスと サポートサービス

- 統合されたアーリーメンテナンスカウンターにより計画的なメンテナンスが可能になり、不要なダウンタイムを防止
- 機器のイベントまたはシャットダウンをキーボードディスプレイまたは データシステムに表示
- リモート診断
- パフォーマンスベリフィケーション サービス
- 簡単な部品識別および部品番号検索 ソフトウェア (スタンドアロンソフト ウェア、Agilent CDS は不要)

分析条件

使用周囲温度:15°C~35°C

• 使用周囲湿度:5%~95%(非結露)

• 保存限界温度: -40°C~70°C

• 電源仕様

- 電源電圧: 定格値の 120/200/220/230/240 V ± 10 % (日本では 200 V)

- 周波数: 50/60 Hz

安全および規制に関する認証

以下の安全基準に適合しています。

- Canadian Standards Association (CSA) C22.2 No. 60101-1
- Nationally Recognized Test Laboratory (NRTL): ANSI/UL 61010-1
- International Electrotechnical Commission (IEC): 61010-1, 60101-2-010、60101-2-081
- EuroNorm (EN): 61010-1

電磁適合性 (EMC) および無線干渉 (RFI) に関する以下の規格に適合しています。

- CISPR 11/EN 55011: Group 1 Class A
- IEC/EN 61326
- AUS/NZ N10149
- この ISM デバイスは Canadian ICES-001 に適合しています。
- ISO 9001 に登録された品質システム の管理下で設計および製造されてい ます。Declaration of Conformity あり。

その他の仕様

高さ: 49 cm (19.2 in.)

- 幅: EPC 注入口および検出器取り付け時 58 cm。
 第3検出器として TCD 取り付け時、または GC の左側に特定のバルブオプション取り付け時 68 cm
- 奥行: 51 cm (20.2 インチ)
 平均重量: 49 kg (108 lb)
- 4 つの内部 24 VDC 出力端子 (最大 50 mA まで)
- 2 つの外部 24 VDC 出力端子 (最大 75 mA まで)
- 2 つのオン/オフ用接点 (最大 48 V、250 mA)
- データシステムを通じて、550件のタイムイベント。GCキーボードを通じて、50件のタイムイベント
- ・ 最高 8 基のバルブをサポート
 - バルブ 1〜4、12V DC 13 W、加熱バル ブボックス内で
 - バルブ 5~6、24 V DC 100 mA 非加熱、 低出力バルブアプリケーション用
 - バルブ 7~8、接点信号からの外部電源によるリモートイベント用
- 独立加熱部(オーブン以外): 6ヶ所 (注入口2ヶ所、検出器2ヶ所、補助2ヶ所)第3検出器としてのTCDは、 注入口または補助用のいずれかの加熱部でも使用することができます。
- ・ 補助加熱部の最高使用温度:400°C

参照文献

- A Guide to Interpreting Detector Specifications for Gas Chromatography. Agilent Technologies, publication 5989-3423EN
- 2. The Importance of Area and Retention Time Precision in Gas Chromatography. Agilent Technologies, publication 5989-3425EN

さらに詳しい情報

当社の製品やサービスに関する詳細情報 については、Web サイト www.agilent.com/chem/jp をご覧ください。

www.agilent.com/chem/jp

Merlin Microseal は Merlin Instrument Company の商標です。 アジレントは、万一この資料に誤りが発見されたとして も、また、本資料の使用により付随的または間接的に損 害が発生する事態が発生したとしても一切免責とさせて いただきます。

本資料に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変 更されることがあります。

アジレントテクノロジー株式会社 © Agilent Technologies, Inc., 2013 Printed in Japan January 25, 2013 5991-1436JAJP

